

小型TEMセミナー

～LVEM25導入の5つのメリット～

誰でも操作可能

何処でも設置可能

TEM



概要

- LVEM25の製品説明
- 従来TEMとの比較
↳ スペック表、撮影画像比較
- 低加速電圧のメリット
- 導入事例
- その他

日時

令和 4年 3月29日(火) 14:00～15:00

講師

入江株式会社 酒井 宏輔 氏

申込み

参加費：無料 対象：学内、学外(競合他社をご遠慮下さい)

開催：オンライン(Zoom)

事前に情報の登録が必要となるので、参加をご希望の方は下記のQRコードを読み取るか

以下URL：<https://forms.gle/SBx6JdszmvJV8Tzv8>

より登録をお願いいたします。

申込締め切り：3/28(月) 正午

問合せ先

琉球大学 研究基盤センター

担当：尾崎（研究推進課）

seminar@c-rac1.skr.u-ryukyu.ac.jp

098-895-8832

お申込み

